



क्रमांक : 044149416 SL No :



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA पेटेंट कार्यालय THE PATENT OFFICE पेटेंट प्रमाणपत्र PATENT CERTIFICATE (Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No.

आवेदन सं. / Application No.

420162

1

201841020723

02/06/2018

फाइल करने की तारीख / Date of Filing

पेटेंटी / Patentee

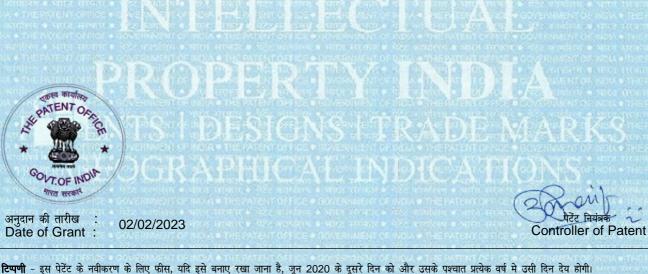
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY MADRAS (IIT MADRAS)

आविष्कारक (जहां लागू हो) / Inventor(s)

1.GEO DAVIS 2.PRABHU RAJAGOPAL 3.KRISHNAN BALASUBRAMANIAN

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित A METHOD OF MANUFACTURING A SLIT MASK FOR IN-SITU LASER ULTRASONIC INSPECTION OF ADDITIVELY MANUFACTURED COMPONENTS नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख जून 2018 के दूसरे दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled A METHOD OF MANUFACTURING A SLIT MASK FOR IN-SITU LASER ULTRASONIC INSPECTION OF ADDITIVELY MANUFACTURED COMPONENTS as disclosed in the above mentioned application for the term of 20 years from the 2nd day of June 2018 in accordance with the provisions of the Patents Act, 1970.



ICUTIN - इस पटट के नवाकरण के लिए फोस, याद इस बनाए रखा जाना ह, जून 2020 के दूसर दिन को ओर उसके पश्चात प्रत्यक वर्ष में उसी दिन देय होगी। **Note.** - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained will fall / has fallen due on 2nd day of June 2020 and on the same day in every year thereafter.